

機種名	ダイアラップ研磨機
メーカー	マルトー
型式	ML-150P
利用目的	小型試料表面の鏡面研磨や TEM 観察用薄片の試料製作
特色	操作が簡単で，特別な技術がなくても精度のよい鏡面が得られます．
用途	サンプルを手で保持して研磨します.主として小型の試料用です． 金属組織観察試料の研磨． SEM・金属組織観察用鏡面研磨． TEM 用薄片の準備試料製作用研磨(厚さ 20～30 μm)
忌避対象	目的外の利用（例：機械部品などの寸法調整のための研磨など）
担当	大坪
連絡先	info(at)kitcia.kyutech.ac.jp に連絡



利用方法

- ・利用者ご自身で操作していただきます．
- ・ラップ盤の大きさは $\phi 150\text{mm}$ です．
- ・ポリッシングクロスが必要です．
- ・ダイヤモンドスラリー液が必要です．